05,12

# Магнитная анизотропия пленок Co/Pt, приготовленных последовательным напылением слоев субатомных толщин

© С.В. Комогорцев<sup>1,2</sup>, И.Г. Важенина<sup>1</sup>, А.А. Мацынин<sup>1,2</sup>, Д.А. Великанов<sup>1</sup>, В.А. Фельк<sup>1,2</sup>, М.В. Дорохин<sup>3</sup>, А.В. Здоровейщев<sup>3</sup>, Д.А. Здоровейщев<sup>3</sup>, И.Л. Калентьева<sup>3</sup>

Красноярск, Россия

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского,

Нижний Новгород, Россия

E-mail: komogor@iph.krasn.ru

Поступила в Редакцию 18 апреля 2024 г. В окончательной редакции 18 апреля 2024 г. Принята к публикации 8 мая 2024 г.

Магнитная анизотропия тонкой магнитной пленки, приводящая к тому, что намагниченность ориентирована перпендикулярно ее плоскости, привлекает интерес как важнейшая составляющая для реализации нетривиальных топологических состояний, таких как магнитные скирмионы. В работе обсуждаются результаты исследования магнитной анизотропии пленок  $[\text{Co/Pt}]_{10}$  на Si, приготовленных последовательным напылением слоев Co и Pt субатомных толщин. С помощью исследований крутящего момента, кривых намагничивания, а также ферромагнитого резонанса оценены константа анизотропии и ее тип (ось либо плоскость легкого намагничивания). Картины магнитной неоднородности, рассчитанные с использованием константы магнитной анизотропии, установленной в эксперименте, согласуются с экспериментальными картинами магнитного силового контраста, изученными ранее. Оценка константы интерфейсной магнитной анизотропии исследуемых пленок Co/Pt составила  $k_i = (0.50 \pm 0.17) \, \text{erg/cm}^2$ .

Ключевые слова: магнитная анизотропия, тонкие пленки, ферромагнетизм.

DOI: 10.61011/FTT.2024.08.58587.28HH

#### 1. Введение

Намагниченность тонкой магнитной пленки в небольшом поле по абсолютной величине значительно меньше, чем модуль намагниченности, и, как правило, ориентирована в плоскости пленки. Этому благоприятствует подавляющий вклад магнитостатической энергии, приводящий к магнитной анизотропии формы с симметрией типа "плоскость легкого намагничивания" [1]. Тонкие магнитные пленки с намагниченностью, ориентированной нормально к поверхности, обязаны своей "экзотичностью" константе перпендикулярной магнитной анизотропии, достаточно большой для того, чтобы преодолеть магнитную анизотропию формы пленки. Такие пленки на основе Со и Рt с высокой константой перпендикулярной магнитной анизотропии привлекают внимание для разработки магнитной оперативной и постоянной памяти высокой плотности [2,3]. В качестве источников значительной перпендикулярной магнитной анизотропии в пленках на основе кобальта и платины могут выступать магнитокристаллическая анизотропия (например, в эпитаксиальных пленках, содержащих фазы со структурой  $L1_0$  либо  $L1_1$ ), либо поверхностная и интерфейсная анизотропия в тонких моно- и многослойных пленках [4-7]. Приготовление пленок Co/Pt со слоями

нанометровых толщин рассматривается как подход к управлению магнитными свойствами вообще и магнитной анизотропией в частности [8-11]. Многослойные пленки Co/Pt также привлекли интерес в связи с высоким интерфейсным взаимодействием Дзялошинского-Мории, что позволяет использовать их как среды для формирования и манипуляции топологически стабилизированными конфигурациями намагниченности, такими как, например, скирмионы [12–15]. Магнитная анизотропия, определяющаяся границами раздела слоев, весьма чувствительна к структуре интерфейса, смешению на границах раздела, внутренним напряжениям и, как следствие, во многом определяется особенностями технологии приготовления многослойных структур [7,8,16,17]. В этой связи, экспериментальные работы, пополняющие знания о связи технологии изготовления, структуры и свойств таких пленок актуальны. В данной работе исследована константа магнитной анизотропии пленок [Co/Pt]<sub>10</sub>, изготовленных последовательным напылением слоев Со и Pt субатомных толщин.

## 2. Эксперимент

Пленки Co/Pt получены методом электронно-лучевого испарения в вакууме на подложках Si [12]. Перед напы-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Сибирский государственный университет науки и технологий им. М.Ф. Решетнева, Красноярск, Россия

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Научно-исследовательский физико-технический институт

лением Co/Pt на поверхность образцов наносился слой  $Al_2O_3$  толщиной 1 nm для предотвращения диффузии Co внутрь пластины [18]. Рост Co/Pt осуществлялся путем поочередного испарения мишеней Co и Pt электронным пучком в условиях высокого вакуума  $3 \cdot 10^{-6}$  Torr. Толщины слоев в многослойной структуре Co/Pt контролировались весовым пьезоэлектрическим датчиком. Толщины слоев в бислое Co/Pt устанавливались от 0.2 до 0.5 nm (для Co) и от 0.3 до 0.7 nm (для Pt) при общем количестве бислоев равном 10.

Кривые крутящего момента измерялись с помощью крутильного магнитометра с чувствительностью  $3.76 \cdot 10^{-9} \, \mathrm{N\cdot m}$  в магнитном поле  $10 \, \mathrm{kOe}$ . Измерения ферромагнитного резонанса выполнены на спектрометре ELEXSYS E580, Bruker при частоте накачки резонатора  $f = 9.48 \, \mathrm{GHz}$  при различной ориентации магнитного поля относительно нормали к пленке, характеризуемой углом  $\theta$ . Измерения петель гистерезиса проводились на вибрационном магнитометре. Вставка с держателем образца измерялась отдельно, и ее вклад в общий сигнал вычитался. Все измерения выполнены при комнатной температуре.

## 3. Результаты и обсуждение

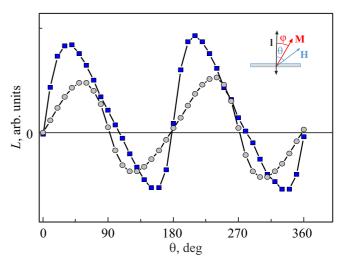
Кривые вращающего момента от угла поворота поля по отношению к плоскости пленки позволяют определить направление оси легкого намагничивания, а также количественно оценить константу магнитной анизотропии.

Для этого использована подгонка угловых зависимостей теоретическими выражениями для крутящего момента в рамках модели Стонера—Вольфарта. Теоретическая зависимость рассчитана из системы, составленной уравнениями равновесия для положения намагниченности и уравнением для крутящего момента, действующего на магнитный момент образца во внешнем поле L(H). Параметрами модели являются намагниченность пленки  $M_s$  и константа перпендикулярной магнитной анизотропии  $K_{op}$ . Ориентацию поля отсчитывали от перпендикуляра к пластине (см. вставку на рис. 1). Магнитная энергия образца во внешнем поле H согласно модели Стонера—Вольфарта [19]:

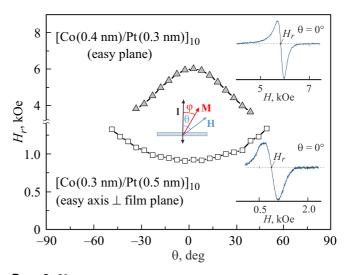
$$E(\theta, \phi) = -M_s H \cos(\theta - \phi) - K_p \cos(\phi)^2, \qquad (1)$$

где  $M_s$  — намагниченность насыщения;  $K_p$  — константа одноосной анизотропии. В равновесном состоянии  $\frac{\partial E}{\partial \phi}=0$ . Угловая зависимость крутящего момента рассчитана как  $L=M_sH\sin(\theta-\phi)$ , где величина  $\phi$ , вычислялась из условий равновесия для заданных в эксперименте параметров  $M_s$ , H,  $\theta$ , а также  $K_p$ . Далее величина  $K_p$  подбиралась так, чтобы обеспечить наилучшее согласие этой зависимости с экспериментом.

Подобный подход использовался и для анализа угловых зависимостей поля ферромагнитного резонанса  $H_r$  пленок (см. например [20,21]). Подбор величины



**Рис. 1.** Угловые зависимости вращающего момента на примере двух образцов с анизотропией типа ось легкого намагничивания ориентированная поперек пленки  $[Co(0.4\,\mathrm{nm})/Pt(0.6\,\mathrm{nm})]_{10}/Al_2O_3(1\,\mathrm{nm})/Si$  (квадратные символы) и с анизотропией типа легкая плоскость  $([Co(0.4\,\mathrm{nm})/Pt(0.3\,\mathrm{nm})]_{10}/Al_2O_3(1\,\mathrm{nm})/Si)$  (круглые символы).

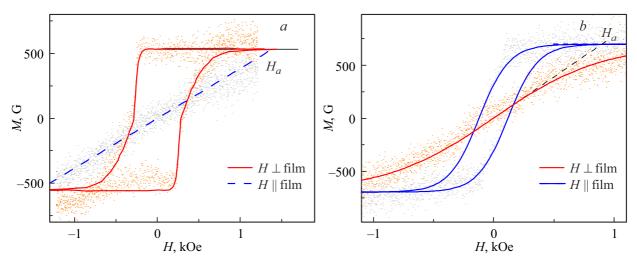


**Рис. 2.** Угловая зависимость резонансного поля на примере двух пленок с различным знаком эффективной одноосной магнитной анизотропии.

 $K_p$ , обеспечивающий наилучшее согласие с экспериментальной угловой зависимостью  $H_r$ , позволил оценить константу магнитной анизотропии.

Угловая зависимость резонансного поля качественно отличается для пленок с ориентацией оси легкого намагничивания вдоль нормали пленки либо в плоскости пленки (рис. 2).

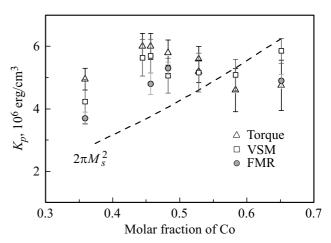
Кривые намагниченности измерены с помощью вибрационного магнитометра при приложении поля вдоль и поперек плоскости пленки. Из-за малой массы образца точность измерения петель невелика, впрочем, отличие



**Рис. 3.** Примеры петель гистерезиса при различной ориентации поля к плоскости пленки: a —  $[Co(0.4 \,\mathrm{nm})/Pt(0.6 \,\mathrm{nm})]_{10}/Al_2O_3(1 \,\mathrm{nm})/Si;$  b —  $[Co(0.4 \,\mathrm{nm})/Pt(0.3 \,\mathrm{nm})]_{10}/Al_2O_3(1 \,\mathrm{nm})/Si.$ 

кривых намагничивания заметно и позволяет сделать оценку константы анизотропии. На рис. 3, помимо измеренных точек на петле гистерезиса, характеризующихся значительным шумом, приведены линии, отражающие усредненное поведение намагниченности с изменением поля. Поле анизотропии, оцененное из таких петель, также использовано для оценки константы анизотропии  $K = H_a M_s / 2$  (здесь  $H_a$  — поле магнитной анизотропии), при этом в зависимости от симметрии магнитной анизотропии, знак константы различается: K > 0 в случае анизотропии типа "ось легкого намагничивания" (рис. 3, a) и K < 0 в случае анизотропии типа "плоскость легкого намагничивания" (рис. 3, b). Константа  $K = K_p - 2\pi M_s^2$ . Методы ферромагнитного резонанса и крутящего момента позволяют раздельно определять величины константы перпендикулярной магнитной анизотропии  $K_p$ и намагниченности насыщения  $M_s$ . В данном случае константа перпендикулярной магнитной анизотропии оценивалась как  $K_p = K + 2\pi M_s^2$ .

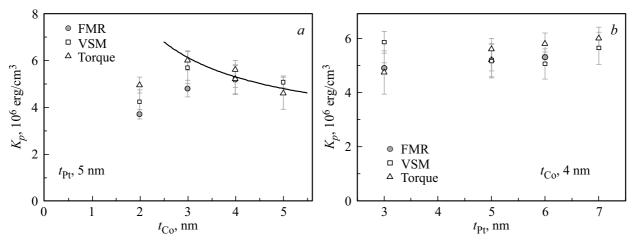
Интерпретация полученных оценок  $K_p$  нуждается в модельном представлении о структуре пленок. Послойный рост предполагает возможность реализации структуры с чередованием слоев Со и Рt. В то же время, ультрамалая толщина слоев ~ 1 монослоя заставляет усомниться в том, что перемешивание атомов соседних слоев сохранит какую-либо композиционную модуляцию в пленке. В ходе обсуждения данного вопроса в работе [12] на поперечном сечении пленки  $[Co(0.6 \text{ nm})/Pt(1.0 \text{ nm})]_{10}$ , полученной методом электронно-лучевого испарения, демонстрируется наличие "многослойного" контраста с периодом, соответствующим технологическому регламенту. Пленки, исследуемые в данной работе, характеризуются меньшими толщинами, поэтому вопрос какова структура пленок: многослойная либо однородная структура твердого раствора сохраняется. Далее, оставаясь в рамках данной дилеммы рассмотрим поведение  $K_p$  на основе каждой модели в отдельности.



**Рис. 4.** Константа анизотропии пленок Co-Pt в зависимости от состава.

**Модель "пленка-сплав Со-Рt"**. Если предположить полное перемешивание атомов соседних слоев, пленка представляет собой сплав Со-Pt, и образцы будут различаться лишь молярными долями Со и Pt. Данные по величине  $K_p$  для образцов с различными молярными долями компонент приведены на рис. 4.

Во-первых, отметим, что данные, полученные тремя используемыми методами (крутящий момент, кривые намагничивания, ферромагнитный резонанс), согласуются в пределах погрешности измерений. Максимальная величина константы перпендикулярной анизотропии достигается в пленках с составом, близким к эквиатомному (рис. 4). Эта константа на порядок меньше константы анизотропии эквиатомного упорядоченного твердого раствора CoPt  $L1_0$ . Можно предположить, что пленка состоит из неупорядоченного твердого раствора Co-Pt, включающего некоторое количество доменов  $L1_0$  фазы, ориентированных перпендикулярно подложке.



**Рис. 5.** Константа магнитной анизотропии пленок: a — с суммарной толщиной Pt 5 nm и разной суммарной толщиной Co; b — с суммарной толщиной Co 4 nm и разной суммарной толщиной Pt. Линия на рис. 5, a соответствует уравнению (2).

Объемную долю таких доменов можно оценить на уровне 10% [22–24]. Штриховой линией на рис. 4 показана энергия магнитной анизотропии формы пленки, для расчета которой использованы величины намагниченности объемных твердых растворов Co-Pt [25]. При выполнении неравенства  $K_p > 2\pi M_s^2$  пленка в малом поле должна быть намагничена перпендикулярно плоскости, в противоположном случае — в плоскости пленки. Отметим, что именно это наблюдается для исследованных пленок: два образца с максимальным содержанием кобальта характеризуются магнитной анизотропией типа плоскость легкого намагничивания, в остальных пленках реализуется ось легкого намагничивания, ориентированная нормально пленке.

Модель "многослойная пленка Со/Рт". Если допустить наличие композиционной модуляции либо наличие границ раздела между слоями кобальта и платины можно выполнить анализ константы перпендикулярной магнитной анизотропии от толщины слоев. На рис. 5, а, видно, что если для четырех образцов с суммарной толщиной Рt 5 nm и разной суммарной толщиной Со можно говорить о влиянии толщины слоя Со на константу анизотропии, то для образцов с суммарной толщиной Со 4 nm и разной суммарной толщиной Рt о таком влиянии говорить не приходится.

Влияние толщины ферромагнитного слоя t на магнитную анизотропию пленки традиционно оценивают в рамках модели Нееля [4]:

$$K_p = K_{pV} + k_i N/t, (2)$$

где первое слагаемое  $K_{pV}$  — объемная анизотропия, второе связано с интерфейсной анизотропией  $k_i$  умноженной на количество интерфейсов  $k_iN$ . Предполагая, что в нашем случае подавляющий вклад в интерфейсную анизотропию связан с границами раздела Co/Pt и Pt/Co (в виду сильного спин-орбитального взаимодействия на данном интерфейсе, а также в виду множественности этих интерфейсов). Анизотропией, связанной с



**Рис. 6.** Рассчитанная дивергенция намагниченности в пленке с микромагнитными константами, соответствующими исследуемым пленкам. Сторона квадрата  $2\mu$ m.

интерфейсом Со/подложка, можно пренебречь и считать N=19. Уравнение (2) хорошо описывает анизотропию трех образцов с суммарной толщиной кобальта 3, 4 и 5 nm, в то время как образец с толщиной 2 nm демонстрирует заметное отклонение от линии соответствующей уравнению (2). Это отклонение можно связать с тем, что в данном образце формируется сплав, в отличие от пленок с более толстыми слоями, склонными к формированию слоистой структуры в пленке. Константы магнитной анизотропии, соответствующие линии на рис. 5,a, составляют  $K_{pV}=(2.8\pm0.8)\cdot10^6$  erg/cm³ и  $k_i=(0.50\pm0.17)$  erg/cm² и хорошо согласуются с константами, определенными ранее на мультислой-

ных пленках Co/Pt со сравнимыми толщинами слоев [5,8,10,11,26].

Оцененные микромагнитные константы были использованы для микромагнитного моделирования данных пленок с помощью пакета ООММГ [27]. В моделировании учтены константы, близкие к константам данных пленок: константа обмена  $A=0.7\cdot 10^{-6}$  erg/cm [28]; намагниченность  $M_s=800\,\mathrm{G}$ ; константа Дзялошинского-Мории  $D=0.6\,\mathrm{erg/cm^2}$  выбрана близкой к величинам из работ [12,29]; константа магнитной анизотропии  $K=6\cdot 10^6\,\mathrm{erg/cm^3}$  выбрана близкой к величинам, измеренным в данной работе, а ось легкого намагничивания перпендикулярна плоскости пленки.

На рис. 6 показан результат расчета равновесной намагниченности для пленки толщиной 5 нм. На рис. 6 визуализирована величина дивергенции намагниченности (непосредственно связанная изображениями, получаемыми на магнитном силовом микроскопе — МСМ). Намагниченность светлых и темных доменов направлена перпендикулярно плоскости. Наблюдаемая картина качественно подобна картинам МСМ, наблюдавшимся на данных пленках ранее [12]. Поскольку размеры доменов и вид доменой структуры чувствительны как к специфическому набору констант, так и к магнитной предыстории пленки, соответствие рис. 6 и экспериментально наблюдаемых картин МСМ можно рассматривать как успешный тест на достоверность измеренных магнитных констант.

## 4. Заключение

Изучена константа магнитной анизотропии пленок [Co/Pt]<sub>10</sub> на подложке Si, приготовленных последовательным напылением Со с эффективной толщиной от 0.2 до 0.5 nm и Pt от 0.3 до 0.7 nm. Используемые методы (крутящего момента, кривых намагничивания и ферромагнитного резонанса) позволили оценить константу анизотропии и ее тип (ось либо плоскость легкого намагничивания) и показали согласие оценок в пределах ошибок измерения. Конкуренция константы перпендикулярной магнитной анизотропии и магнитной анизотропии формы приводит к тому, что в исследуемых образцах намагниченность либо перпендикулярна плоскости пленки, либо лежит в ее плоскости. Использование в микромагнитном моделировании константы магнитной анизотропии, установленной в эксперименте, приводит к согласию расчетных и изученных ранее экспериментальных микромагнитных изображений. Константа магнитной анизотропии максимальна в пленках с составом, близким к эквиатомному, но существенно меньше константы анизотропии эквиатомного упорядоченного твердого раствора CoPt L1<sub>0</sub>. Анализ изменения константы анизотропии от эффективной толщины слоя кобальта при постоянной толщине слоя платины позволяет оценить интерфейсную анизотропию Co/Pt как

 $k_i = (0.50 \pm 0.17) \, {\rm erg/cm^2}, \,$  что согласуется с данными, полученными ранее другими группами.

#### Благодарности

Авторы выражают благодарность Красноярскому региональному центру коллективного пользования ФИЦ КНЦ СО РАН за предоставленное оборудование для проведения измерений.

#### Финансирование работы

Работа выполнена в рамках научной тематики Госзадания Института физики им. Л.В. Киренского СО РАН ФИЦ КНЦ СО РАН.

#### Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

## Список литературы

- [1] Н.М. Саланский, М.Ш. Ерухимов. Физические свойства и применение магнитных пленок. Наука, Новосибирск (1975).
- [2] J. Ariake, T. Chiba, S. Watanabe, N. Honda, K. Ouchi. J. Magn. Magn. Mater. 287, 229 (2005).
- [3] Y. Kawada, Y. Ueno, K. Shibata. IEEE Trans. Magn. **38**, 2045 (2002).
- [4] L. Néel. J. Phys. Le Radium. 15, 225 (1954).
- [5] D. Weiler, R.F.C. Farrow, R.F. Marks, G.R. Harp, H. Notarys, G. Gorman. MRS Proc. 313, 791 (1993).
- [6] N. Nozawa, S. Saito, S. Hinata, M. Takahashi. J. Phys. D 46, 172001 (2013).
- [7] Y.C. Won, S.H. Lim. Sci. Rep. 11, 10779 (2021).
- [8] T.Y. Lee, Y. Chan Won, D. Su Son, S. Ho Lim, S.-R. Lee. J. Appl. Phys. 114, 173909 (2013).
- [9] K. Yakushiji, T. Saruya, H. Kubota, A. Fukushima, T. Nagahama, S. Yuasa, K. Ando. Appl. Phys. Lett. 97, 232508 (2010).
- [10] T. Young Lee, D. Su Son, S. Ho Lim, S.-R. Lee. J. Appl. Phys. 113, 216102 (2013).
- [11] I.B. Chung, Y.M. Koo, J.M. Lee. J. Appl. Phys. **87**, 4205 (2000).
- [12] M.V. Dorokhin, A.V. Zdoroveyshchev, M.P. Temiryazeva, A.G. Temiryazev, P.B. Demina, O.V. Vikhrova, A.V. Kudrin, I.L. Kalentyeva, M.V. Ved, A.N. Orlova, V.N. Trushin, A.V. Sadovnikov, D.A. Tatarskiy. J. Alloys Compd. 926, 166956 (2022).
- [13] Y. Zhou, R. Mansell, S. van Dijken. Appl. Phys. Lett. 118, 172409 (2021).
- [14] H. Yang, A. Thiaville, S. Rohart, A. Fert, M. Chshiev. Phys. Rev. Lett. 115, 267210 (2015).
- [15] L. Wang, C. Liu, N. Mehmood, G. Han, Y. Wang, X. Xu, C. Feng, Z. Hou, Y. Peng, X. Gao, G. Yu. ACS Appl. Mater. Interfaces. 11, 12098 (2019).
- [16] S. Bandiera, R.R. Sousa, B.B. Rodmacq, B. Dieny. IEEE Magn. Lett. 2, 3000504 (2011).
- [17] D. Ourdani, Y. Roussigné, S.M. Chérif, M.S. Gabor, M. Belmeguenai. J. Phys. D 55, 485004 (2022).

- [18] A.I. Bobrov, Y.A. Danilov, M.V. Dorokhin, A.V. Zdoroveyshchev, N.V. Malekhonova, E.I. Malysheva, D.A. Pavlov, S. Saeid. J. Surf. Investig. X-Ray, Synchrotron Neutron Tech. 9, 706 (2015).
- [19] E.C. Stoner, E.P. Wohlfarth. Phil. Trans. Roy. Soc. A 240, 559 (1948).
- [20] G.Y. Melnikov, I.G. Vazhenina, R.S. Iskhakov, N.M. Boev, S.V. Komogortsev, A.V. Svalov, G.V. Kurlyandskaya. Sensors 23, 6165 (2023).
- [21] S.V. Komogortsev, I.G. Vazhenina, S.A. Kleshnina, R.S. Iskhakov, V.N. Lepalovskij, A.A. Pasynkova, A.V. Svalov. Sensors 22, 3324 (2022).
- [22] P.D. Kim, I.A. Turpanov, S.V. Stolyar, R.S. Iskhakov, V.I. Yushkov, A.Y. Beten'kova, L.A. Li, E.V. Bondareva, T.N. Isaeva, M.M. Karpenko. Tech. Phys. 49, 431 (2004).
- [23] P.D. Kim, I.A. Turpanov, S.V. Stolyar, V.I. Yushkov, D.L. Khalyapin. Phys. Met. Metallogr. **102**, S83 (2006).
- [24] S.V. Komogortsev, R.S. Iskhakov, A.A. Zimin, E.Y. Filatov, S.V. Korenev, Y.V. Shubin, N.A. Chizhik, G.Y. Yurkin, E.V. Eremin. Appl. Phys. Lett. 103, 152404 (2013).
- [25] S. Jen, T. Chen, B. Chao. Phys. Rev. B 48, 12789 (1993).
- [26] F.J.A. den Broeder, W. Hoving, P.J.H. Bloemen. J. Magn. Magn. Mater. 93, 562 (1991).
- [27] M.J. Donahue, D.G. Porter. OOMMF user's guide, version 1.0. MD, Gaithersburg (1999).
- [28] S.V. Komogortsev, R.S. Iskhakov, A.A. Zimin, E.Y. Filatov, S.V. Korenev, Y.V. Shubin, N.A. Chizhik, G.Y. Yurkin, E.V. Eremin. J. Magn. Magn. Mater. 401, 236 (2016).
- [29] И.Л. Калентьева, О.В. Вихрова, Ю.А. Данилов, А.В. Здоровейщев, М.В. Дорохин, Ю.А. Дудин, А.В. Кудрин, М.П. Темирязева, А.Г. Темирязев, С.А. Никитов, А.В. Садовников. ФТТ 63, 324 (2021).

Редактор К.В. Емцев